

AVVISO DI STIPULA

ARTT. 75, COMMA 5, LETTERA D) E 29, COMMA 1 DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 – 95121 Catania.

RUP: Dott. Rosario Corrado Spinella

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione della gara_ GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI "STRUMENTAZIONE DI DEPOSIZIONE PER SPUTTERING" DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI CATANIA DELL'ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DENOMINATO "BEYOND_NANO"

CUP: G66J17000350007

CIG. 9652040B5F

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Contraente: ELETTRORAVA SRL, con sede legale in Venaria Reale Via Don Sapino n. 176, p.i 00472890011

Valore complessivo del contratto: € 425.000,00 (quattrocentoventicinquemilaeuro/00) oltre IVA

Riferimenti della registrazione al protocollo del contratto: Prot. N. 232685/2023

Subappalto: No

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: Segreteria dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Tel. +39-0955968211 – gare@imm.cnr.it

**Il Direttore IMM-CNR
Dott. Vittorio Privitera**